



科学研究基盤センター ゲノム研究分野

2025年度 機器講習会

卓上顕微鏡Miniscope®TM4000PlusⅢ

ゲノム研究分野に**卓上顕微鏡TM4000PlusⅢ**が導入されました！

操作性の良さ、多彩な撮像モードを兼ね備えた新しい電子顕微鏡をぜひご体感ください。

講習会では、開発メーカーによる講義に加え、試料の持ち込み観察をしていただけます

（※無料、要予約）。また、関連装置の展示もございます。

この機会にぜひ奮ってご参加ください。

【講義】

日時：2025年12月1日(月) 13:30～14:30

場所：ゲノム研究棟 2F 研修セミナー室

登壇者：株式会社 日立ハイテク 伊藤 氏

内容：電子顕微鏡の原理、TM4000PlusⅢの特徴、観察方法 等

定員：30名（要予約）



【試料の持ち込み観察】

日時：2025年12月1日(月) ①14:45～, ②15:45～

12月2日(火) ③10:00～, ④11:00～

12月2日(火) ⑤13:00～, ⑥14:00～

場所：ゲノム研究棟 2F 実習室

定員：上記①～⑥ 各1組 計6組（要予約 先着順）



TM4000で撮像したラットの気管支

(観察倍率:10,000倍)

【関連装置展示】

日時：2025年12月1日(月) 13:30～16:45

12月2日(火) 10:00～15:00

◆前処理装置 (株)メイワフォーシス

オスミウムコーティングシステムTennant20, ソフトエッチング装置 SEDE

◆画像処理システム (株)三谷商事

WinROOF, MagicalFine

☆申し込み方法

ゲノム研究分野HP⇒『お知らせ』内の申し込みフォームよりお申込みください。

申し込み締切：2025年11月21日(金) ※定員に達し次第締め切らせて頂きますのでご了承ください。

* 講習会後、本装置の共同利用を開始しますが、利用にあたっては上記講義への参加をお願いいたします*

«問い合わせ先»

科学研究基盤センター ゲノム研究分野

TEL : 058-293-3171 (内線 3171) E-Mail : genome@t.gifu-u.ac.jp

HPはこちら

